PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-204455

(43) Date of publication of application: 29.11.1983

(51)Int.CI.

H01J 37/22 H01J 37/28 // G01N 23/22

(21)Application number: 57-086263

(71)Applicant : JEOL LTD

(22)Date of filing:

20.05.1982

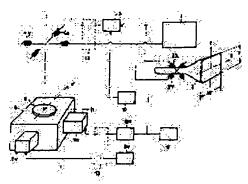
(72)Inventor: OBARA KENJI

(54) MOBILE SAMPLE OBSERVATION DEVICE

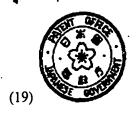
(57)Abstract:

large sample by using a device such as a scanning electron microscope and an ion scanning microscope which displays a scanning image by means of sample scanning utilizing charged particle raditation, in order to enable a static scanning image of a sample moving at constant speed to be visually observed. CONSTITUTION: When such a specified operation is imposed on a mobile control circuit 9 as to make a sample to move in the left direction as illustrated in the figure at the speed of M/T(M=w), the sample 5 starts to move, for intance, in the direction of an arrow 11 as illustrated. Further a scanning signal is supplied to a deflection coil 4x of electron rays, an electron ray scanning region inside of a reference surface is to be the region SO encircled by a solid line as ullustrated. while the regions S1, S2,...S6 in the sample 5 are successively displayed through changeover process at every scanning on a CRT picture. In this way, not only the scanning image to be displayed in the CRT picture becomes so clear and free of deflection as the sample being static but also a visual field relating to a horizontal zonal region inside of the sample surface can be observed through sequential changover.

PURPOSE: To simplify operation of searching for the visual field of a







(11) Publication number:

58204455 A

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 57086263

(51) Intl. Cl.: H01J 37/22 H01J 37/28

(22) Application date: 20.05.82

(30) Priority:

(43) Date of application publication:

29.11.83

(84) Designated contracting

states:

(71) Applicant: JEOL LTD

(72) Inventor: OBARA KENJI

(74) Representative:

(54) MOBILE SAMPLE OBSERVATION DEVICE

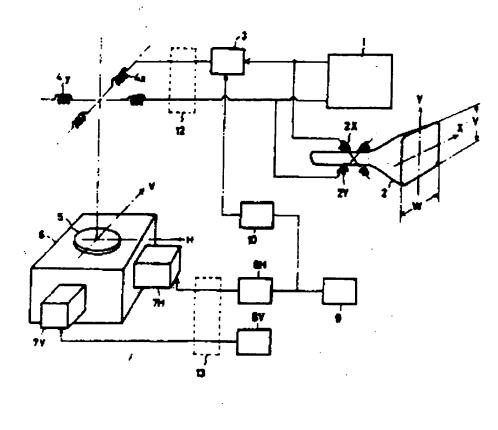
(57) Abstract:

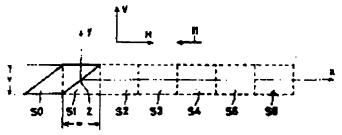
PURPOSE: To simplify operation of searching for the visual field of a large sample by using a device such as a scanning electron microscope and an ion scanning microscope which displays a scanning image by means of sample scanning utilizing charged particle raditation, in order to enable a static scanning image of a sample moving at constant speed to be visually observed.

CONSTITUTION: When such a specified operation is imposed on a mobile control circuit 9 as to make a sample to move in the left direction as illustrated in the figure at the speed of M/T(M=w), the sample 5 starts to move, for intance, in the direction of an arrow 11 as illustrated. Further a scanning signal is supplied to a deflection coil 4x of electron rays, an electron ray scanning region inside of a reference surface is to be the region SO encircled by a solid line as ullustrated, while the regions S1, S2....S6 in the sample 5 are

successively displayed through changeover process at every scanning on a CRT picture. In this way, not only the scanning image to be displayed in the CRT picture becomes so clear and free of deflection as the sample being static but also a visual field relating to a horizontal zonal region inside of the sample surface can be observed through sequential changover.

COPYRIGHT: (C)1983,JPO&Japio





end endalted mantheward meet Hadin between

(9) 日本国特許庁 (JP)

40特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭58-204455

⑤Int. Cl.³H 01 J 37/22

H 01 J 37/22 37/28 // G 01 N 23/22 庁内整理番号 7129—5C 7129—5C 2122—2G ❷公開 昭和58年(1983)11月29日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

60移動試料觀察装置

顧 昭57-86263

②出

@特

額 昭57(1982)5月20日

識別記号

@発 明 者 小原健二

昭島市中神町1418番地日本電子

株式会社内

の出願人 日本電子株式会社

昭島市中神町1418番地

明相

充明の名称

移動試料觀察裝置

特許請求の範囲

発明の計劃な説明

本発明は荷電粒子級装置を用いて定速度で移動する試料の走資格を観察するための装置に関する。 上資電子顕微鏡は電子線によって走査される試 料節域を走査をとしてブラウン管(CRT)の画 画に表示するものであるが、試料画上を走査する 電子級の振れ角を余り大きくすることは偏向条の 増大等により困難なため、大型試料の観察には電子級に対して試料を移動させることが必要となる。 この試料移動を行う間は正常な走査像が表示できなくなるので、大型試料面内における目的とする 根野を捜すためには、一定量試料を移動させる用 に試料を静止させてCRT画面の走査像を確認するという操作を繰り返さなければならず、この操 作は大変厄介であった。

れる水平走資信号に加える手段とを設けることを 特徴とするものである。

第1回は本発明の一実施例装置を示す略関であ り、図中1は第2図(a)に示す斟酌状の水平走 存信号と第2回(り)に示す如く水平走査信号よ りも数百倍長い周削!(scc)を有する重直走費 係号を発生する走査電源を示す。走査電源1の水 平、重査走改信号の一部はプラウン哲(CRT) 2の水平偏向コイル2Xと重直偏向コイル2Yに 供給され、水平輪W(#■)と重直輪V(#■)のC RT画面がラスタ走査される。走査電源1の出力 走疫信号は(水平正衛信号は加藤回路3を介して) 盤向コイル4×、4yにも供給されており、抜船 向つイル4× . 4y により光軸でに拾って試料5 を照射する電子線が偏向され、試料面が設置され る基準値における所定の領域がラスタ走査される。 試料5を軟置する試料移動装置6には、光幅2に 平的な耳準面内で試料5を水平(H)、重数(V) 方向へ移動させる機構が設けてあり、手動機作と 4 別個に定速移動を行うためのパルスモータ7日。

7 Vが取り付けられている。ここで、試料移動の 方面目 Vは夫々基準而上における電子醇走るの 水甲、重截走査方向x 、y と一致するように、偏 向コイル4x 、 4 y と試料移動装置との位置関係 は予め調整されているものとする。各パルスモー タ7日、7Vの駆動電銀8日、8Vのうち8日は、 移動制御回路9の出力によって制御され、移動制 御回路9の出力は補正信号発生回路10へも供給 される。補正信号発生回路10は入力される速度 信号、例えばCRT画面走査の周期T (sec) 当 りM(BB)の速度信号に応じて、その波高値が第 2 冈(c)に示すように速度健身M / Tに比例し た周期下の組織状被信号を発生し、該信号を加算 回路3へ供給する。その結果、電子線に対する偏 向コイル 4 x へは第2個(d)に示すような波形 を有する走査供料が供給される。

第3回は試料面が設置される基準面内における 試料5と電子線定査領域の関係を示すもので、破 級S1に囲われる領域は水平方向の幅v (mm) と 乗直方向の幅v (mm) の長さを有し、第2回(a)

(b)に示す走路信号に基づき艦面が行なわれる 恩の走査領域を示す。この状態では試料は静止状 態にあり、補正信号発生回路10の出力は著とな る。この状態から移動制御朗路9に試料ちを紙面 上で左方向へM/T(M=w)の速度で移動させ るよう指定操作を行なうと、試料5は第3図中側 えば矢印11の方向へ容速で移動を始める。又、 電子線の幅向コイルイx へは第2図(a)ではな く第2図(d)に示す走査信号が供給されるため、 基準而内における電子線走査領域は第3図中実験 で囲われる領域SOとなり、CRT画面の各走査 毎に試料5における前號S1、S2、…S6が切 り換わって表示されることになる。このようにし てCRT画面に表示される走査像は試料が静止し ているのと同様に鮮明でプレのないものとなるだ けでなく、試料面内における水平方向の帯状領域 に削する視野を船次切り換えて観察することがで きるので、大型試料の概略を観察するのには極め て都合のよい表示方法となる。

ところで、試料移動の速度M/Tを大きくして

高、本発明は以上に説明した実施例装置に限定されるものではなく、例えば最向コイル4x。 4 y と試料移動装置との調整が不完全であったり、 基準面の位置が光軸2方向に変化したりすると、 基準面における電子線走査方向x, y と試料移動

以上に説明したように、本発明においては走合電子顕微鏡やイオン走音顕微鏡の如く荷閣粒子線による試料走音によって走音像を表示する装置を用いて定選度で移動する試料に関する静止走音像が観察可能となるので、大型試料の複野捜しの操作が容易になる等の効果が得られる。

関節の簡単な説明

161日回は本発明の一実施例装置を示す略同、第2回乃至第5回は第1回の装置の動作を説明するための略回である。

1: 走査電子順、2: CRT、3: 加等回路、5: は料、6: 試料移動装置、7H、7V: パルスモータ、8H、8V: 駆動電源、9: 移動制御回路、10: 補正信号発生回路、12,13: 回転回路。

> 特許出職人 日本電子株式会社 代表者 加勢 忠雄

